

テーマ	発明の名称	出願番号	出願日	公開番号	公開日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
自然資源, 有機化学, 高分子組成物	農業用資材及び農業用資材の製造方法	特願2018-191873	2018/10/10	特開2020-59674	2020/4/16	特許第6909504号	2021/7/7	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6909504/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6909504/15/ja</a>
電気測定, 光学装置	計測装置	特願2015-512369	2014/3/20	再表2014-171256	2017/2/23	特許第6230598号	2017/10/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6230598/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6230598/15/ja</a>
電気測定, 応用光学	3次元物体情報計測装置	特願2018-567549	2018/2/9	再表2018-147473	2020/1/9	特許第6995376号	2021/12/17	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6995376/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6995376/15/ja</a>
電気測定, 電子デバイス	抵抗率測定システム	特願2021-177929	2021/10/29	特開2023-067013	2023/5/16	特許第7689369号	2025/5/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-177929/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-177929/10/ja</a>
電気測定, 電子デバイス	発電部材およびタッチセンサ装置	特願2021-183160	2021/11/10	特開2023-070811	2023/5/22	特許第7776859号	2025/11/18	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-183160/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-183160/10/ja</a>
細胞工学, 自然資源, 生命工学, タンパク質工学	ピエリシン1AのADPリボシル化ドメイン遺伝子及びセリシン菌	特願2016-136614	2016/7/11	特開2018-007569	2018/1/18	特許第6871547号	2021/4/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6871547/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6871547/15/ja</a>
計測, 応用物理, 無機化学, 高分子組成物	温度センサー用組成物およびその製造方法	特願2024-128932	2024/8/5	特開2026-26660	2026/2/18	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-128932/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-128932/10/ja</a>
物理測定, 光デバイス	測定装置および測定モジュール	特願2024-019926	2024/2/14	特開2025-124108	2025/8/26	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-019926/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-019926/10/ja</a>
物理測定, 分析診断	超音波粒子径測定器及び超音波測定装置	特願2016-574715	2016/1/28	再表2016-129399	2017/12/7	特許第6685555号	2020/4/3	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6685555/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6685555/15/ja</a>
物理測定, 分析診断	超音波粒子径測定器及び超音波測定装置	特願2020-027251	2020/2/20	特開2020-079802	2020/5/28	特許第6910083号	2021/7/8	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6910083/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6910083/15/ja</a>
物理測定, 分析診断	ゼータ電位測定装置	特願2017-039775	2017/3/2	特開2018-146307	2018/9/20	特許第6867678号	2021/4/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6867678/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6867678/15/ja</a>
物理測定, 無機化学	六方晶化合物半導体の歪評価方法	特願2017-068430	2017/3/30	特開2018-168038	2018/11/1	特許第6859157号	2021/3/31	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2017-068430/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2017-068430/10/ja</a>
分析診断	抗体固定ニトロセルロース膜の製造方法及び抗原結合性増強方法	特願2022-018218	2022/2/8	特開2023-115805	2023/8/21	特許第7832652号	2026/3/10	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018218/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018218/10/ja</a>
分析診断	化合物含有量分析装置、化合物含有量分析方法および化合物含有量分析用セル	特願2023-136891	2023/8/25	特開2025-30979	2025/3/7	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136891/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136891/10/ja</a>
分析診断	押込試験方法および押込試験装置	特願2016-205719	2016/10/20	特開2018-066666	2018/4/26	特許第6779497号	2020/10/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6779497/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6779497/15/ja</a>
分析診断	粘弾性係数測定方法、粘弾性係数測定装置およびプログラム	特願2019-225858	2019/12/13	特開2021-096092	2021/6/24	特許第7353639号	2023/9/22	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7353639/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7353639/15/ja</a>
分析診断	表面張力測定方法、表面張力測定装置およびプログラム	特願2021-005491	2021/1/18	特開2022-110226	2022/7/29	特許第7503843号	2024/6/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7503843/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7503843/15/ja</a>
分析診断, 繊維・積層体	セプトラムおよびヘッドスペースガスクロマトグラフ分析方法	特願2021-059092	2021/3/31	特開2022-155724	2022/10/14	特許第7575067号	2024/10/21	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-059092/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-059092/10/ja</a>
応用物理, 金属材料	金属ナノ粒子を液状化する方法	特願2022-170293	2022/10/25	特開2023-015115	2023/1/31	特許第7389517号	2023/11/21	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7389517/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7389517/15/ja</a>

テーマ	発明の名称	出願番号	出願日	公開番号	公開日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
応用物理, 金属材料, 金属加工, 端子部品	触媒、その触媒を含む触媒溶液、およびその触媒溶液を用いた無電解めっき方法	特願2019-204834	2019/11/12	特開2021-075770	2021/5/20	特許第7446598号	2024/3/1	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7446598/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7446598/15/ja</a>
運輸, 自動走行システム	飛行制御支援装置および飛行制御支援方法	特願2018-180910	2018/9/26	特開2020-050110	2020/4/2	特許第7141696号	2022/9/14	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7141696/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7141696/15/ja</a>
光デバイス, 化学応用, 有機化学	紫外発光する有機発光体	特願2018-185347	2018/9/28	特開2020-055903	2020/4/9	特許第7140378号	2022/9/12	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7140378/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7140378/15/ja</a>
光デバイス, 化学応用	紫外発光する有機発光体	特願2019-129584	2019/7/11	特開2021-014521	2021/2/12	特許第7369423号	2023/10/18	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7369423/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7369423/15/ja</a>
食品, バイオ医薬, 医療, 有機化学	静菌剤、セリシン含有水性組成物及びその製造方法	特願2019-046906	2019/3/14	特開2020-147531	2020/9/17	特許第7320826号	2023/7/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7320826/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7320826/15/ja</a>
生命工学, 細胞工学	転写・翻訳共役型無細胞系タンパク質合成	特願2016-015070	2016/1/29	特開2017-131171	2017/8/3	特許第6921478号	2021/7/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6921478/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6921478/15/ja</a>
生命工学, 細胞工学, タンパク質工学	単鎖抗体のスクリーニング方法及び単鎖抗体	特願2017-550314	2016/11/7	再表2017/082214	2018/10/18	特許第6985572号	2021/11/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6985572/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6985572/15/ja</a>
医療	イオン性化学種濃縮方法	特願2022-519948	2021/4/30	W02021/225113	2021/11/11	特許第7834343号	2026/3/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-519948/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-519948/10/ja</a>
医療	イオン性化学種濃縮方法および脂質粒子	特願2023-136044	2023/8/24	特開2025-30598 (P2025-30598A)	2025/3/7	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136044/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136044/10/ja</a>
医療, バイオ医薬, 化学応用, 有機化学	近赤外線発光を示すポルフィリンガラス	特願2018-535648	2017/8/21	W02018/038025	2018/3/1	特許第6951708号	2021/9/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-535648/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-535648/10/ja</a>
医療機器	ポリマ被覆線材製造方法およびポリマ被覆線材製造装置	特願2021-002588	2021/1/12	特開2022-107901	2022/7/25	特許第7595341号	2024/11/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-002588/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-002588/10/ja</a>
樹脂	ポリマフィルム製造方法、ポリマ膜製造方法およびポリマ製スポンジ製造方法	特願2024-156525	2024/9/10	特開2026-51607	2023/3/23	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-156525/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-156525/10/ja</a>
樹脂, 高分子組成物, 繊維・積層体	フィブリンナノファイバ複合材料の製造方法、フィブリンナノファイバ複合ゲルおよびフィブリンナノファイバ含有フィルム	特願2022-070737	2022/4/22	特開2023-160387	2023/11/2	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-070737/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-070737/10/ja</a>
セラミックス, 化学応用	ガラス組成物	特願2023-159168	2023/9/22	特開2025-50399	2025/4/4	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-159168/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-159168/10/ja</a>
分離処理	金属イオン捕捉及び検知材の製造方法、金属イオン捕捉及び検知材、金属イオンの捕捉方法及び検知方法	特願2023-199338	2023/11/24	特開2025-085450	2025/6/5	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-199338/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-199338/10/ja</a>
無機化学, 光デバイス	薄膜、薄膜付き基板および半導体装置	特願2019-072442	2019/4/5	特開2020-169108	2020/10/15	特許第7290217号	2023/6/5	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290217/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290217/15/ja</a>
無機化学, 光デバイス	薄膜の製造方法および半導体装置の製造方法	特願2019-121164	2019/6/28	特開2021-006496	2021/1/21	特許第7290218号	2023/6/5	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290218/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290218/15/ja</a>
無機化学, 光デバイス, デバイスプロセス	基体および基体の製造方法	特願2022-084916	2022/5/25	特開2023-172996	2023/12/7	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-084916/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-084916/10/ja</a>
有機化学	ダニ防除剤	特願2021-028372	2021/2/25	特開2022-129630	2022/9/6	特許第7659296号	2025/4/1	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-028372/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-028372/10/ja</a>

テーマ	発明の名称	出願番号	出願日	公開番号	公開日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
有機化学	ダニ防除剤	特願2021-204347	2021/12/16	特開2023-089690	2023/6/28	特許第7751875号	2025/10/1	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-204347/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-204347/10/ja</a>
化学応用	アブラヤシ由来の染色加工材料及びそれを用いた染色加工方法	特願2020-011997	2020/1/28	特開2021-116387	2021/8/10	特許第7411880号	2023/12/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7411880/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7411880/15/ja</a>
化学応用, 樹脂, 高分子	高分子化合物及びその製造方法、接着組成物並びに表面改質剤	特願2024-157248	2024/9/11	特開2026-52204	2026/3/4	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-157248/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-157248/10/ja</a>
高分子組成物	樹脂組成物、樹脂組成物成形体の製造方法、および樹脂組成物の分解方法	特願2022-024660	2022/2/21	特開2023-121362	2023/8/31	特許第7825854号	2026/2/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024660/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024660/10/ja</a>
高分子組成物	樹脂組成物、樹脂組成物成形体の製造方法、および樹脂の融点を低下させる方法	特願2022-024666	2022/2/21	特開2023-121365	2023/8/31	特許第7825855号	2026/2/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024666/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024666/10/ja</a>
電気機器	吸着装置、吸着装置を備える無人航空機またはロボット、及び吸着装置の吸着方法	特願2023-151520	2023/9/19	特開2023-171808	2023/12/5	特許第7591109号	2024/11/19	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-151520/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-151520/10/ja</a>
電子デバイス	熱電変換モジュール、および、熱電変換モジュールの製造方法	特願2019-38901	2019/3/4	特開2020-145239	2020/9/10	特許第7252603号	2023/3/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2019-038901/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2019-038901/10/ja</a>
デジタル通信	非相反メタマテリアル伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2016-031167	2016/2/22	特開2017-152781	2017/8/31	特許第6635546号	2019/12/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635546/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635546/15/ja</a>
デジタル通信	非相反メタマテリアル伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2016-071058	2016/3/31	特開2017-184111	2017/10/5	特許第6635550号	2019/12/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635550/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635550/15/ja</a>
デジタル通信	非相反伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2018-039017	2018/3/5	特開2019-153977	2019/9/12	特許第6998594号	2021/12/23	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998594/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998594/15/ja</a>
デジタル通信	軌道角運動量モード擬似進行波共振器及び軌道角運動量アンテナ装置	特願2018-039018	2018/3/5	特開2019-153978	2019/9/12	特許第6998595号	2021/12/23	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998595/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998595/15/ja</a>
デジタル通信	非相反伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2020-505019	2019/3/4	再表2019/172192	2021/2/18	特許第7233736号	2023/2/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7233736/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7233736/15/ja</a>
デジタル通信	擬似進行波共振器及びアンテナ装置	特願2018-158577	2018/8/27	特開2020-036096	2020/3/5	特許第7097064号	2022/6/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7097064/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7097064/15/ja</a>
デジタル通信	アンテナ装置	特願2019-029521	2019/2/21	特開2020-136962	2020/8/31	特許第7170319号	2022/11/4	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7170319/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7170319/15/ja</a>
デジタル通信	伝送線路マイクロ波装置	特願2020-165144	2020/9/30	特開2022-057076	2022/4/11	特許第7521796号	2024/7/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2020-165144/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2020-165144/10/ja</a>
デジタル通信	漏れ波アンテナ装置	特願2023-055441	2023/3/30	特開2024-142998	2024/10/11	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-055441/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-055441/10/ja</a>
デジタル通信	アンテナ装置	特願2023-028499	2023/2/27	特開2024-121408	2024/9/6	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-028499/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-028499/10/ja</a>
デジタル通信	非可逆伝送線路、擬似進行波共振装置及び漏れ波アンテナ装置	特願2025-041736	2025/3/14	特開2025-156023	2025/10/14	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-156023/11/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-156023/11/ja</a>